

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム (IDEA) からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、産総研イノベーションズにご相談下さい。

産総研イノベーションズ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
(経済産業省認定TLO) mail. aist-innovations@m.aist.go.jp

2010年 1月公開分 (73件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2010 - 021470	配線基板及び配線基板作製方法	ブラザー工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2010 - 021255	二重絶縁ゲート電界効果トランジスタおよびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2010 - 021091	半導体電極およびこれを用いた色素増感型光電気化学セル	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2010 - 020883	光情報記録再生方法及び装置	国立大学法人宇都宮大学 独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2010 - 018556	エタノールからの低級オレフィンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2010 - 018460	赤色蛍光ガラス	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2010 - 017696	金属ナノ粒子触媒及び酸素酸化方法	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2010 - 017139	糖脂質の高効率製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2010 - 017116	麹を用いた有機酸製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社田島屋
10	特開2010 - 015583	曲面の曲率演算方法	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2010 - 014728	走査型磁気力顕微鏡用探針およびその製造方法並びにカーボンナノチューブ用強磁性合金成膜方法	独立行政法人産業技術総合研究所 エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社
12	特開2010 - 014673	タンパク質の分析方法及び分析試薬	独立行政法人産業技術総合研究所 関東化学株式会社
13	特開2010 - 014491	洋上監視システムおよび方法	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2010 - 014466	光利用型プラズマトーチ及びプラズマトーチホルダー	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2010 - 014465	脱溶媒機能付き誘導結合プラズマトーチ	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2010 - 014417	固相カートリッジ自動切換え装置	独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2010 - 013736	粉末調整方法及び装置	富士通株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2010 - 013725	易成形性マグネシウム合金板材及びその作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人京都大学
19	特開2010 - 013626	廃蛍光体のリサイクル方法	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2010 - 013500	色素及びこれを用いた色素増感太陽電池	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2010 - 013401	エタノールからの炭素数3以上のオレフィン類の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2010 - 013398	モノクロ化法とその製造反応装置	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2010 - 013322	単結晶ダイヤモンドの表面損傷の除去方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2010 - 012600	超撥水性材料及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2010 - 012444	重金属スラッジの削減方法	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2010 - 012437	金属ナノ粒子担持無機酸化物触媒による環境調和型酸素酸化法	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2010 - 012218	超音波医療装置	財団法人ヒューマンサイエンス振興財団
28	特開2010 - 011400	共通鍵方式の暗号通信システム	独立行政法人産業技術総合研究所 トヨタ自動車株式会社
29	特開2010 - 010664	太陽電池及びその作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2010 - 010383	半導体チップ電極接合方法	独立行政法人産業技術総合研究所 住友電気工業株式会社
31	特開2010 - 010364	電気二重層キャパシタ用分極性電極及びその製造方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2010 - 010283	オゾンガス利用表面処理方法とその装置	岩谷産業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2010 - 010162	金属型及び半導体型単層カーボンナノチューブからなる半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2010 - 009993	ソリューションプラズマ放電装置	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2010 - 009980	リチウムイオン電池用負極材料及びこれを用いた急速充放電型リチウムイオン電池	公立大学法人横浜市立大学 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
36	特開2010 - 009905	リチウム系二次電池用正極の集電体並びにそれを備えた正極及び電池	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2010 - 009034	歌声合成パラメータ推定システム	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2010 - 008474	非日常音検出システム	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2010 - 008384	試料採取容器および容器抽出・分析方法	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2010 - 008376	サンプル分離吸着器具	シャープ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2010 - 008253	電気化学分子認識プローブ	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2010 - 008207	圧電薄膜の物性測定方法及び圧電薄膜の物性測定装置	株式会社東陽テクニカ 独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2010 - 008109	抗原抗体反応を利用した標的物質検出用チップ	独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2010 - 008099	液体または溶融材料の光学測定装置および光学測定方法	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人東京工業大学 ジェー・イー・ウーラム・ジャパン株式会社
45	特開2010 - 007251	被覆材料の加熱処理装置	独立行政法人産業技術総合研究所 澁谷工業株式会社
46	特開2010 - 007152	メタノールの製造方法及びその製造装置	独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2010 - 007147	マグネシウム合金材、およびマグネシウム合金の表面処理方法	独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2010 - 006733	ビス四級アンモニウム塩コア型デンドリマー	独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2010 - 006713	チューブ状構造体が球状に凝集して形成する多孔性微細粒子とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2010 - 006712	アントラセン誘導体及びその二量体、これらを用いた光情報記録体並びに光情報記録方法	独立行政法人産業技術総合研究所
51	特開2010 - 006688	金属酸化物、圧電材料および圧電素子	キヤノン株式会社 国立大学法人山梨大学 国立大学法人京都大学 独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人東京理科大学 国立大学法人東京工業大学
52	特開2010 - 006664	緑色蛍光ガラス	独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2010 - 006024	高撥水性或いは超撥水性材料及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2010 - 005706	疎水性部位をもつ物質と複合化した有機ナノチューブとその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2010 - 005541	被処理廃棄物の溶融無害化処理装置	独立行政法人産業技術総合研究所 大成建設株式会社
56	特開2010 - 005493	糖類の電気化学的酸化用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2010 - 004849	C l s p n 遺伝子発現を指標とする精神疾患の評価方法	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人 北海道大学
58	特開2010 - 004848	注意欠陥多動性障害の評価方法	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人 北海道大学
59	特開2010 - 004065	半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2010 - 003938	発光デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2010 - 003937	発光デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2010 - 003669	電気化学リアクターユニット、それらから構成される電気化学リアクターモジュール及び電気化学反応システム	独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2010 - 002761	成形構造体	株式会社ハウステック 独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2010 - 002415	超音波の音圧強度分布の測定方法、超音波のエネルギー密度分布を測定する方法およびそれらの測定装置	独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2010 - 002409	カンチレバー装置及びカンチレバー制御方法	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人 筑波大学
66	特開2010 - 002367	信号計測システム	独立行政法人産業技術総合研究所
67	特開2010 - 002335	ガス検知素子	新コスモス電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
68	特開2010 - 002306	中性粒子質量分析装置及び分析方法	独立行政法人産業技術総合研究所
69	特開2010 - 002202	パラメータ抽出方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
70	特開2010 - 001337	ポリイミド微粒子凝集体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
71	特開2010 - 001241	一酸化炭素と水素からの炭化水素の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
72	特開2010 - 001162	糖類を密度勾配剤として用いた金属型・半導体型カーボンナノチューブの分離方法。	独立行政法人産業技術総合研究所
73	特開2010 - 001161	アームチェア型単層カーボンナノチューブによる金属型炭素素材	独立行政法人産業技術総合研究所